		1				_(1/1)	
			番号	DB20-009			
	会議議事録		作成日		2020年5月8日		
		部課	名	認可	審査	作成	
件名	2020年5月度研究部部内会議議事録	研究	研究部			今西	
日時	2020年5月8日(金)13:00~14:15 場所 MEMS研究部会議室 (熱交事務所1F)					l	
出席者	席 研究部長(水川さん)  材ラボ長(久野さん)  知財 G/内田さん 研究 G 長(今西)						
議是	夏、議事の趣旨、結論(決定事項・要処置事項)等				担	当、期限	
	共通 1.2 全社研究開発展示会(6/8 予定) ・延期、緊急事態宣言解除後に日程再調整。本 1.3 社則年次見直 ・研究開発制度見直を対応のこと	件は共同執務で	で報告のこと			称略] 川, 今西 西	
3.	<ol> <li>各グループ報告 (※見出し番号は会議資料の番号)</li> <li>1 研究グループ 特に指摘無し</li> <li>2 材料・プロセスリサーチラボ 特に指摘無し</li> <li>3 知財グループ 報告キャンセル (知財G長は別会議出席により欠席)。 知財報告会にて報告</li> <li>その他</li> <li>1) 知的財産に関する新型コロナウィルス感染症対策支援宣言の件・ホームページで宣言書の内容を確認、住友グループの動向を把握した上で、必要に応じ</li> </ol>					1	
	て共同執務で報告のこと 2) 面談 ・担当役員と部長・G長の面談を実施する。日程設定し、連絡する					木さん→ 長/各G長	
* 1	次回 2020 年 6 月度部内会議(6/10)の資料担当は <b>知</b>	才G長					
				以上.			
-							
1					ļ		
-							
					į		
1							
					İ		
関連	直文書類 2020年5月度 研究部 部内会議資料						

計

配布先

研究部 統括役員 各出席者